

第106回

総研セミナー開催案内



下記のとおり「総研セミナー」を開催いたします。
本セミナーには、本学の教職員はもちろん学生、どなたでも自由に参加
できます。多くの方がご参集されますようご案内申し上げます。

記

開催日時：2016年4月29日(金) 14:00～16:00
場所：東京都市大学 総合研究所コンファレンスホール

***** プログラム *****

14:00～15:00 『先端ナノエレクトロニクス材料の元素分布分析』
東北大学 金属材料研究所 清水 康雄氏

15:00～16:00 『超高速・超低消費電力デバイスの
実現に向けた極浅・高濃度ドーピング技術』
大阪大学 大学院基礎工学研究科 山田 道洋氏

お問い合わせ先：東京都市大学 総合研究所事務室
東京都世田谷区等々力8-15-1
TEL:03-5706-3111 FAX:03-5706-3786
<http://www.arl.tcu.ac.jp/>